

高分子加工技術研究会 第71回例会の参加募集

主催：日本レオロジー学会 高分子加工技術研究会

日時：2009年9月11日（金）13：30～16：45

場所：京都工芸繊維大学 1号館1階 0111 講義室
〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎御所海道町 TEL：075-724-7835
（地下鉄烏丸線松ヶ崎駅1番出口から東南へ徒歩約8分）

主題：「高分子材料研究の最先端」

プログラム：

13:30-14:30

1. X線CTによるコンポジット材料中のフィラーの配向解析

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科 西川 幸宏 氏

14:30-15:30

2. 電場による高分子メソ構造制御

京都大学大学院工学研究科 谷口 貴志 氏

15:45-16:45

3. ポリシラン添加によるシクロオレフィン材料の物性改質技術の研究

滋賀県立大学工学部 徳満 勝久 氏

参加費： 公開（無料）

（高分子加工技術研究会の年会費は3,000円です。この機会にご入会をお勧めします。）

申込方法： 氏名・所属・連絡先住所を明記し、ハガキまたはメールにて、

8月31日（月）までに下記宛お申込下さい。

高分子加工技術研究会会員の方は加工研会員と書き加えて下さい。

申込先： 〒468-8511

名古屋市天白区久方二丁目12-1 豊田工業大学大学院 工学研究科

高分子ナノ複合材料研究室内 高分子加工技術研究会事務局

TEL：052-809-1863 E-mail：kakou-jimu@toyota-ti.ac.jp

以上